| 符 <u>計</u>   | ₹₹₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽₽₩₽₽₽                                    |   | T                                  | ( 1、2,3,4,5の5件は外国出願  |
|--|---|---|------------------------------------|--|
| 研究テーマ  | 発明の名称(特許出願時)<br>(発明の名称(JSTへ申請時))  | 出願日、審査請求日出願番号                             | 発 明 者                              | 出願人  |
| 1.時空間テラ光情報変換·伝送システムの<br>研究開発<br>(出願件数 13件(内1件 権利化済)<br>(他関連特許1件(権利化済))<br>(審査請求済 6件) | <br>  空間 - 時間 - 空間信号処理方法  | H.9.7.25<br>特願平9-200588                   | <br> 一岡芳樹、小西 毅                     | <br> 科学技術振興事業団( <b>権利化済</b> )  |
|  | 極短光パルスの波形計測方法<br>1 (光スペクトログラムスコープ)  | H.10.9.14, H10.9.10<br>特願平10-256273       | 一岡芳樹、小西 毅                          | 大阪大学長( <b>権利化済</b> )   |
|  | 時間信号の2次元空間信号への超高速変換方法( 1)<br>2  ( 同上 )                                    | H.11.3.26, H14.2.28<br>特願平11-83905        | <br> 一岡芳樹、小西 毅                     | <br> 科学技術振興事業団   |
|  | 有効屈折率法を用いたブレーズド位相型回折光学素子及びその製造方法<br>3  (有効屈折率法を用いたブレーズド位相型回折光学素子の設計、製造方法) | H12.5.8,H14.3.11<br>特願2000-135056         | 余 万吉、小西 毅、一岡芳樹                     | 科学技術振興事業団  |
|  | 時間信号から二次元空間信号への超高速変換方法及び装置<br>4 (超高速時間 - 2次元空間信号変換システム)                   | H12.9.1,H14.3.11<br>特願2000-265825         | 尾下善紀、小西毅、一岡芳樹                      | 科学技術振興事業団  |
|  | 光ルーティング方法およびその装置<br>5 (超高速光ルーティング技術 RJ002P44)                             | H12.9.26, H14.2.28<br>特願2000-292871       | 小西 毅、一岡芳樹                          | 科学技術振興事業団  |
|  | 光情報処理装置<br>6 (情報次元高速変換装置 RJ002P92)  | H13.1.25<br>特願2001-017177                 | <br> 雙木 満、橋本 武、小西 毅                | オリンパス光学工業(株)<br>科学技術振興事業団  |
|  | 光情報出力装置及び光情報読取装置<br>7 ( 同上 RJ003P85 )                                     | H.13.8.28<br>特願2001-256618                | 余 万吉、尾下善紀、小西 毅、<br> 一岡芳樹           | 科学技術振興事業団  |
|  | 空間周波数フィルタおよび時間 - 周波数変換方法<br>3 (入力光完全利用型超高速次元変換方法 RJ004P20)                | H.13.11.19, H14.2.28<br>特願2001-353820     | 小西 毅、一岡芳樹、余 万吉、<br> 尾下善紀           | 科学技術振興事業団  |
|  | 光時間分割多重信号生成方法およびその装置<br>9 (光時間分割多重信号生成のための離散化方法および装置 RJ004P21)            | H.13.11.19<br>特願2001-353812               | 雙木 満、橋本 武、小西 毅、<br> 尾下善紀           | オリンパス光学工業(株)<br> 科学技術振興事業団   |
|  | 超高速次元変換装置および超高速次元変換<br>) (超高速次元変換装置 RJ004P22)                             | H.13.11.19<br>特願2001-353813               | 雙木 満、橋本 武、小西 毅、<br>尾下善紀            | オリンパス光学工業(株)<br>科学技術振興事業団  |
|  | 光ルーティング方法およびその装置<br>  ( 同上 RJ005P14 )                                     | H.14.4.11<br>特願2002-108642                | 小西 毅、一岡芳樹                          | 科学技術振興事業団  |
|  | 高帯域スーパーコンティニューム極短光プローブを用いたシングルショット過渡吸収計<br>測方法およびシングルショット過渡吸収計測方法         |   |                                    |  |
|  | 2 計測方法 RJ005P07)  | H.14.3.22<br>特願2002-81393                 | 小西 毅、一岡芳樹、後藤俊夫、<br>西澤典彦、廣住知也       | アイシン精機(株)<br> 科学技術振興事業団  |
|  | 光信号処理方法およびその装置<br>3 ( 同上 RJ005P24 )                                       | H.14.5.16<br>特願2002-140991                | 小西 毅、一岡芳樹、                         | 科学技術振興事業団  |
|  | 光情報処理システム   | H.6.2.25<br>特願平6-28619                    | <br> 松岡 克典、一岡芳樹                    | 工業技術院長、一岡芳樹<br> 大阪科学技術センター( <b>権利化済</b> )  |
| 2.高速パターン識別光システムの研究開発<br>(出願件数 1件)<br>(他関連特許2件(内1件 権利化済)                              | 多重相関を用いたパターン認識システム  | H.8.9.26                                  | 武居利治、山本正美、米田康司、松本光晴、加藤浩巳、一岡芳樹、     | 工業技術院長、大阪科学技術センター、<br>をイコーインスツルメンツ(株)、住友大阪セメント<br>(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、(株)、 |
|  | │   | 特願平8-254858<br>H.14.6.26<br>特願2002-186167 | 西原 浩、西田信夫<br> <br> <br>  笠井一郎、松岡克典 | (株)クボタ、三洋電機(株)、シャープ(株)、<br>ミノルタ(株)、科学技術振興事業団<br>(独)産業技術総合研究所                               |
|  | 固体撮像装置及びこの固体撮像装置を用いた画像入力装置( 2)<br>  (固体撮像装置)                              | H.11.3.31<br>特願平11-91043                  | 立并                                 | ミノルタ(株)  |
|  | 半導体発光デバイスおよび半導体発光デバイスの製造方法  | H.11.5.21, H14.3.6                        |                                    | 野田 進、住友電工  |
|  | 2 (面発光レーザ)<br>画像入力装置(3)<br>3 (薄型画像入力装置)                                   |   |                                    | 付字技術振興事業型 <br> 谷田 純、山田憲嗣、ミノルタ(株)<br> 科学技術振興事業団   |
|  | 固体撮像装置<br>4 (増幅型固体撮像装置)   | H12.8.31<br>特願2000-262503                 |                                    | ミノルタ(株)  |
| 3.光・電子融合情報システムの研究開発  | 断層面観測装置<br>5 (複数断層面同時観測装置及び方法)  | H13.7.30<br>特願2001-230431                 | 成瀬 誠、余 万吉                          | 科学技術振興事業団  |
| (出願件数 11件)<br>(審査請求済 4件)   | 固体撮像装置( 4)<br>6 (同上)  | H.13.10.1<br>特願2001-305462                | 宮武茂博                               | ミノルタ(株)  |
| (  | 画像再構成方法及び画像再構成装置<br>7 ( 同上 RJ004P19 )                                     | H.13.11.2,H14.6.6<br>特願2001-337227        |                                    | 科学技術振興事業団  |
|  | 画像入力装置<br>  ( 同上 RJ004P34 )   | 特願2001-363117                             | 谷田 純、宮武茂博、宮本 勝、石田耕一、森本隆史           | ミ/ルタ(株)<br>科学技術振興事業団   |
|  | 撮像装置 9 (信号加算合成による複眼型薄型画像取得デバイス用イメージセンサRJ004P77)                           | H.14.3.20<br>特願2002-078817                | 香川景一郎、太田 淳                         | 科学技術振興事業団  |
|  | 複眼画像入力装置   (柔軟構造を持つ薄型画像入力装置)  | H.14.3.25<br>特願2002-83714                 | 谷田 純、宮崎大介、山田憲嗣、一岡芳樹                | 科学技術振興事業団  |
|  | 画像入力装置<br>  (画像入力装置)  | H14.10.25<br>特願2002-310375                | 宮武茂博、谷田純、山田憲嗣                      | ミノルタ(株)<br> 科学技術振興事業団  |

| ۲ |   | à |
|---|---|---|
| Ĺ |   | 5 |
|   | _ | • |
|   |   |   |

|                     |               |  |  | _  |  |
|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| 1                   |               | 共振モード格子フィルター   | H.11.3.24, H14.3.20  |  | 大阪府  |
|                     | 1             | ( 同上 )   | 特願平11-79051  | 岩田耕一、菊田久雄  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | カラー画像分解読取装置  | H.11.7.30  |  |  |
|                     | 2             | (回折光学素子を用いたカラー分解読取り装置)   | 特願平11-218006   | 裏 升吾、西原 浩  | 科学技術振興事業団  |
|                     | -             | 回折光学素子及び撮像光学装置   | H12.2.24   | 表 // L/、 L/// // // // // // // // // // // // /   | 大森滋人   |
|                     |               |  |  | 上 本 ′ ጕ ।  |  |
|                     | 3             | (波長選択性位相格子光学的ローパスフィルタ)   | 特願2000-46857   | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 回折光学素子   | H12.2.24   |  | 大森滋人、高原浩滋  |
|                     | 4             | ( 同上 )   | 特願2000-46858   | 大森滋人、高原浩滋  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 一、一 <u>;——</u><br>回折光学素子   | H12.2.24   | 2 CHANGE AT 1 - 202 CHANGE   | 大森滋人   |
|                     | _             |  | 特願2000-47988   | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
|                     | Э             |  |  | 人林·滋入  |  |
|                     |               | 表面処理方法(5)  | H12.3.24, H14.8.19   |  | ミノルタ   |
|                     | 6             | (反射防止構造の製造方法)  | 特願2000-88524   | 高原浩滋、豊田 宏  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 偏光分離回折光学素子及び偏光発生装置   | H12.3.31   |  | 大森滋人   |
|                     | 7             | (偏光分離回折光学素子)   | 特願2000-99114   | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
|                     | <u> </u>      | 微小凹凸構造作製法  | H12.6.16, H14.3.11   | ノベホバムムノベ   |  |
|                     |               | 1以小山山(佛旦上光/ム)  |  | + 111 <del>3</del> 0 +   |  |
|                     | 8             | (サブ波長微細構造作製方法)   | 特願2000-182296  | 市川裕之   | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 露光規制用マスク   | H12.6.21   |  | 大森滋人   |
|                     | 9             | (回折光学素子)   | 特願2000-185788  | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 露光装置   | H12.7.25   |  | 浜本哲也   |
|                     | 10            | (マスク及びその露光装置)  | 特願2000-224058  | 浜本哲也   | 科学技術振興事業団  |
|                     | 10            | ー (マスノ及びでの路光表量)<br>偏光計測装置  | H12.10.5   | MTHU   |  |
|                     |               |  |  | \C_++5\L_++5\R_++  |  |
|                     | 11            |  | 特願2000-305680  | 浜本哲也、菊田久雄  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 波長フィルタ   | H.13.3.5   | 菊田久雄、岩田耕一、水谷彰夫   |  |
| <br> 4.2次元超微細加工技術開発 | 12            | (狭帯域波長フィルター)   | 特願2001-60810   | 豊田宏  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 光学素子およびその表面形状の作製方法   | H.12.10.17   |  | 大森滋人   |
| (特許出願 24件)          | 13            | (回折光学素子およびその製造法)   | 特願2000-316113  | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
| (審査請求済 4件)          | <del>''</del> | 映像表示装置   | H.12.12.11   | 7 (MAI)  | 大森滋人   |
|                     | 1,,           |  | 特願2000-376169  | 大森滋人   | 八林海人   |
|                     | 14            | (フロントライト照明装置 RJ002P72)   |  |  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | ポジ型レジスト組成物及びパターニング方法   | H12.12.27  | 开上 弘、松川公洋、松油辛仁   | 开上、54、松川公洋、松油辛仁、   |
|                     | 15            | (ポジ型レジスト RJ002P84)   | 特願2000-396890  | 井上 弘、松川公洋、松浦幸仁<br>玉井聡行、豊田 宏、浜本哲也   | 井上 弘、松川公洋、松浦幸仁、<br>玉井聡行、科学技術振興事業団  |
|                     |               | ケイ素系ポジ型レジスト組成物及びパターニング方法   | H13.2.6  | 井上 弘、松川公洋、松浦幸仁   | 井上 弘、松川公洋、松浦幸仁、  |
|                     | 16            | (ケイ素ポジ型レジスト RJ002P85)  | 特願2001-029567  | 玉井聡行、豊田 宏、浜本哲也   | 玉井聡行、科学技術振興事業団   |
|                     |               | 2次元画像分光方法及び装置  | H13.1.24   |  |  |
|                     | 17            | (簡易型イメージ分光装置 RJ002P86)   | 特願2001-016333  | 裏 升吾、西原 浩  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 回折光学素子の製造方法、回折光学素子用基板の形成方法   | 19 MR 2001 010000  | 表 // L/、 L// // // // // // // // // // // // //   |  |
|                     |               | 의게,신구중 ) 이중면기,(A. 인케/L구중 ) 제조((V)/)/(X/J/A.<br>(과 토마바), 구조 기 기 시나 조막, 본 사 도 (학생, 본 사 는 도 (사 목) 수 사 된 사 및   | 11.40.0.00   |  | <b>上</b> 本光!   |
|                     | 1             | (波長周期以下のプレーズ形状の製造方法および製造方法により作製された形状   | H.13.8.20  |  | 大森滋人   |
|                     | 18            | RJ003P80)  | 特願2001-249532  | 大森滋人、豊田 宏  | 科学技術振興事業団  |
|                     |               | 画像表示装置、照明装置  | H.13.8.20  |  | 大森滋人、  |
|                     | 19            | (NIM方を用いたフロントライト照明装置 RJ003P79)   | 特願2001-249531  | 大森滋人   | 科学技術振興事業団  |
|                     |               |  | H.13.10.5, H14.3.1   |  |  |
|                     | 20            | (微細非周期構造反射防止素子 RJ003P95)   | 特願2001-309906  | 市川裕之   | 科学技術振興事業団  |
|                     |               |  | 1・3  | I - F / ' I I H /~   |  |
|                     | 1 1           | - 同折光学妻子の製造条件最適化シュテム 最適化プログラムお F7X製造を注   |  |  | THE STATE OF THE S |
|                     |               | 回折光学素子の製造条件最適化システム、最適化プログラムおよび製造方法   | □ 12 11 1  |  |  |
|                     |               | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体   | H.13.11.1  |  | 岡野正登   |
|                     | 21            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)  | 特願2001-336472  |  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団  |
|                     |               | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任  |
|                     | 21            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団   |
|                     |               | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人   |
|                     |               | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人   |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団  |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任  |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団  |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団   |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団  |
|                     | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一  | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団   |
| 5、3次元衡如业学妻之作制社练の皿空間 | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)<br>位置計測装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、   | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>林 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、   |
| 5.3次元微細光学素子作製技術の研究開 | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、   | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>林 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、   |
| 発                   | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)<br>位置計測装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、   | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>朴 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、<br>科学技術振興事業団  |
| 発<br>(特許出願 5件)      | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)<br>位置計測装置  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11  | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、<br>四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、<br>新井健生、一岡芳樹、松岡克典   | 岡野正登 科学技術振興事業団 大阪府,四谷 任 科学技術振興事業団 大森滋人 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 科学技術振興事業団  朴 忠植、大森滋人、 大阪工業技術研究所、 科学技術振興事業団 大阪方  |
| 発                   | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体<br>RJ004P16)<br>回折光学素子の製造法<br>(放射線感応性組成物 RJ004P55)<br>照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置<br>(斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52)<br>シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71)<br>位置計測装置<br>3次元光学素子創製システム<br>非接触式形状計測方法                           | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11<br>特願2000-353273   | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、新井健生、一岡芳樹、松岡克典<br>岩田耕一、足立和俊  | 岡野正登 科学技術振興事業団 大阪府,四谷 任 科学技術振興事業団 大森滋人 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 科学技術振興事業団 科学技術振興事業団 朴 忠植、大森滋人、 大阪工業技術研究所、 科学技術振興事業団 大阪府 科学技術振興事業団   |
| 発<br>(特許出願 5件)      | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体 RJ004P16) 回折光学素子の製造法 (放射線感応性組成物 RJ004P55) 照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置 (斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52) シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71) 位置計測装置 3次元光学素子創製システム 非接触式形状計測方法 パラレルメカニズムのキャリプレーション法                                 | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11<br>特願2000-353273<br>H.13.12.28                               | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、新井健生、一岡芳樹、松岡克典<br>岩田耕一、足立和俊<br>新井健生、井上健司、前 泰志                            | 岡野正登 科学技術振興事業団 大阪府,四谷 任 科学技術振興事業団 大森滋人 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 四谷 任 科学技術振興事業団 科学技術振興事業団 科学技術振興事業団 朴 忠植、大森滋人、 大阪工業技術研究所、 科学技術振興事業団 大阪府 科学技術振興事業団 木 忠植 木 忠植   |
| 発<br>(特許出願 5件)      | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体 RJ004P16) 回折光学素子の製造法 (放射線感応性組成物 RJ004P55) 照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置 (斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52) シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71) 位置計測装置  3次元光学素子創製システム 非接触式形状計測方法 パラレルメカニズムのキャリブレーション法 (同上 RJ004P54)                  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11<br>特願2000-353273<br>H.13.12.28<br>特願2001-400395              | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、新井健生、一岡芳樹、松岡克典<br>岩田耕一、足立和俊<br>新井健生、井上健司、前 泰志<br>朴 忠植                    | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>村 忠植<br>科学技術振興事業団  |
| 発<br>(特許出願 5件)      | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体 RJ004P16) 回折光学素子の製造法 (放射線感応性組成物 RJ004P55) 照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置 (斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52) シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71) 位置計測装置  3次元光学素子創製システム 非接触式形状計測方法 パラレルメカニズムのキャリブレーション法 (同上 RJ004P54) 回折光学素子用凹凸部材の製造方法 | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11<br>特願2000-353273<br>H.13.12.28<br>特願2001-400395<br>H.14.4.24 | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、新井健生、一岡芳樹、松岡克典<br>岩田耕一、足立和俊<br>新井健生、井上健司、前 泰志<br>朴 忠植<br>岩田耕一、菊田久雄、加藤暢宏、 | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>朴 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団  |
| 発<br>(特許出願 5件)      | 22            | (回折光学素子作製のための照射量分布最適化システムと方法及び記録媒体 RJ004P16) 回折光学素子の製造法 (放射線感応性組成物 RJ004P55) 照明用光学素子およびその作製方法ならびに映像表示装置 (斜め格子を用いたフロントライト照明装置および斜め格子の作製方法 RJ004P52) シリコン表面および金属表面の処理方法(表面処理方法RJ005P71) 位置計測装置  3次元光学素子創製システム 非接触式形状計測方法 パラレルメカニズムのキャリブレーション法 (同上 RJ004P54)                  | 特願2001-336472<br>H.14.3.20<br>特願2002-078024<br>H.14.1.24<br>特願2002-015405<br>H.14.9.20<br>特願2002-274564<br>H11.11.15<br>特願平11-323543<br>H12.4.27, H14.2.27<br>特願2000-128494<br>H.12.11.20, H14.3.11<br>特願2000-353273<br>H.13.12.28<br>特願2001-400395              | 櫻井芳昭、佐藤和郎、福田宏輝、四谷 任<br>大森滋人<br>豊田 宏、四谷 任、菊田久雄<br>岩田耕一、朴 忠植、大森滋人、新井健生、一岡芳樹、松岡克典<br>岩田耕一、足立和俊<br>新井健生、井上健司、前 泰志<br>朴 忠植<br>岩田耕一、菊田久雄、加藤暢宏、 | 岡野正登<br>科学技術振興事業団<br>大阪府,四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>大森滋人<br>科学技術振興事業団<br>四谷 任<br>科学技術振興事業団<br>科学技術振興事業団<br>科 忠植、大森滋人、<br>大阪工業技術研究所、<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>大阪府<br>科学技術振興事業団<br>村 忠植<br>科学技術振興事業団  |